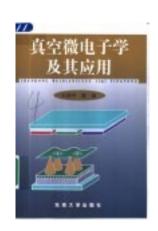
真空微电子学及其应用



作者: 王保平, 雷威编

出版社:南京:东南大学出版社

出版日期: 2002.04

总页数: 151

介绍:本书介绍了真空微电子学的物理基础,讨论了微细结构制造技术,阐述了真空微电子学的应用及其对未来电子学发展的巨大影响。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10877896.html) 查找全本阅读方式

真空微电子学及其应用 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10877896.ht ml

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10877896.html

书名: 真空微电子学及其应用